(19)

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

## BEST AVAILABLE COPY

#### KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11)Publication

20010106963 A

number:

(43)Date of publication of application:

07.12.2001

(21)Application number: 20000028084

(71)Applicant:

MICROINSPECTION, INC.

(22)Date of filing:

24.05.2000

(72)Inventor:

EUN, TAK

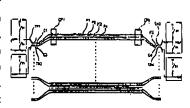
(51)Int. CI

H01J 9/42

(54) APPARATUS AND METHOD FOR INSPECTING PDP ELECTRODE PATTERN OF NONCONTACT SCAN MODE USING NONCONTACT PROBE BY TIMER IC

#### (57) Abstract:

PURPOSE: An apparatus and a method for inspecting a PDP(Plasma Display Panel) electrode pattern of a noncontact scan mode using a noncontact probe by a timer IC are provided, which can measure the opening of the PDP electrode pattern and also measure the short by measuring a voltage by applying a voltage to an adjacent electrode pattern.



CONSTITUTION: The first probe(TP1) is mounted on the first connector electrode(C1) prolonged from the

left of the first electrode pattern(P1), and the third probe(TP3) is mounted on the second connector electrode(C2) prolonged from the right of the second electrode pattern(P2). And, the second probe(TP2) is mounted on the third connector electrode(C3) prolonged from the left of the third electrode pattern(P3). The fourth probe(TP4) is mounted on the fourth connector electrode(C4) prolonged from the right of the fourth electrode pattern(P4). The second and the first noncontact type probe(CP2,CP1) are mounted to measure an electrostatic capacity. The first power supply switch(IS) to apply a power supply voltage and the first ground switch(IG) to apply a ground voltage to the first connector electrode are installed in the first probe. And the second power supply switch(IIS) to apply a power supply voltage to the third connector electrode is installed in the second probe. The third probe has the third power supply switch(IIIS) to apply a power supply voltage and the third ground switch(IIIG) to apply a ground voltage to the second connector electrode are installed in the third probe. And the fourth probe has the fourth power supply switch(IVS) to apply a power supply voltage to the fourth connector electrode.

&copy: KIPQ 2002

## WIPS PIView 3.3.2.8

## (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl,		(11) 공개번호	<b>≒2001∸0106963</b>
H01J 9/42		(43) 공개일자	2001년 12뒢 07일
(21) 졸원번호	10-2000-0028084	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	20072122072
(22) 출원일자	2000년05월 24일		
(71) 출원인	아이크로 인스펙션 주식회사, 은탁	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ı	대한민국		
	425-82 <b>2</b>		
	경기 안산시 사1동 1271 한양대왕업보육(	센텀	
(72) 발명자	은탁		
·	대한민국		
	425-070		
	경기도안산시월피통448현대아파트204종	904호	•
(74) 대리인	유공일		
	박대진		
	정은성		
(77) 상사청구	있믐		
(54) 숲원명	타이머   C에 의한 비접촉식 프로브롤	이용한 비접촉스캔방	식의 PDP젠극패턴 검사장치 및 방법

#### 요약

본 발명은 타이머IC에 의한 비접촉식 프로브를 이용한 비접욕 소캔방식의 PDP전극패턴 검사장치 및 방법에 관한 것으로서, PDP전극패턴의 전기적인 특성을 측정함 때 정전용량의 변화에 따라 주파수값이 변화되는 저렴한 타이머IC로 구성된 비접속식 프로브를 사용하여 PDP전극패턴의 오픈여부를 측정할 수 있도록 하고, 인접 전국패턴에 전원을 인가하여 측정되는 전압값을 측정하여 단락여구를 흑정할 수 있도록 참으로써 고가의 정전용량 근접센서 프로브를 이용하지 않고도 PDP전국패턴의 오픈 및 단확여부를 측정하여 테스트에 소요되는 비용을 ټ일 수 있는 이점이 있다.

#### 대표도

도7

#### 색인어

타이머IC 주파수 정전용량 전국패턴 PDP 플라즈마디스퓰레이 비접축식

#### 영세서

#### 도연의 간단한 설명

도 1은 일반적인 PDP의 상판 글라스와 하판 글라스에 형성된 전국패턴을 나타낸 도면이다.

도 2는 PDP 전국패턴의 전기적 폭성을 검사하기 위한 종래의 테스트 핀 블록이다.

도 3은 종래 기술에 의한 타이어IC에 의한 비접촉식 프로브를 이용한 비접속 스캔방식의 검사장치를 나타낸 불특구성도이다.

도 4는 도 3에서 정전용량 근접센서 프로보와 로움링 와이어 프로보와의 조합된 배치를 보면 것이다.

도 5는 도 3의 정전용량 근접센서 프로브의 구성을 보인 것이다.

도 6은 도 3의 정전용량 근접센서 프로브와 로울링 와이어 프로브를 조합하여 전국패턴을 검사하는 방법을 보인 것이다.

도 7은 돈 발명에 의한 타이머IC에 의한 비접쵹식 프로보를 이용한 비접촉 스캔방식의 PDP전국패턴 검사장치를 나타낸 도면이다.

도 8은 도 7의 타이머IC에 의한 비접촉식 프로브를 나타낸 구성도이다.

또 9는 본 발명에 의한 테스트 순서를 나타낸 도면이다.

- 도면의 주요부문에 대한 무호의 설명 -

10 : 상판 글라스

11 : 하판 글라스

20: 제어부

110,110' : 로슐링 와이어 프로브

81 : 타이메C

82: 저항

2004/11/26

83 : 커패시터무

84 : 그라운드 쉴드루

120: 정천용량 근접센서 프로브

121 : 교육전원

123 : 종폭기

10a,10b,11a,11b : 전국패턴

TP1.TP2.TP3.TP4: 제 1내지 제 4프로브

CP1,CP2: 제 1내지 제 2 비접욕식 프로브

C1.C2.C3.C4 : 콘넥터 전국 - /

P1,P2,P3,P4: 전국패턴

+ S, II S, III S, IV S : 제 1 내지 제 4전원스위치

IG:제 1점지스위치

메G: 제 3접지스위치

#### 말명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

된 발명은 타이머IC에 의한 비접속식 프로브를 이용한 비접속 소캔방식의 POP전극패턴 검사장치 및 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 P OP전극패턴의 전기적인 특성을 측정할 때 정전용량의 변화에 따라 주파수값이 변화되는 타이머IC에 의한 비접역식 프로브를 사용하여 PDP전 극패턴의 오픈여부를 측정하고 인접 전극패턴에 전원을 인가하여 측정되는 전앙값을 측정하여 단락여부를 측정하는 타이머IC에 의한 비접촉식 프로브를 이용한 비접즉 소캔방식의 PDP전극패턴 검사장치 및 방법에 관한 것이다.

원반적으로 PDP(Plasma Display panel)는 상판 글라스와 하판 글라스 및 그 사이의 칸막이에 의해 밀폐된 유리사이에 Ne+Ar, Ne+Xe 등의 가 스물 넘어 양국과 음국의 전국에 의해 전압을 인가하여 네온광을 발광시켜 표시광으로 이용하는 전자표시장치를 말하는 것이다.

따라서, 불라즈마 디스플레이는 마주보는 상판 굴라스와 하판 클라스의 세로 전국패턴과 가로 천국사이에 구성 교차정을 방전받로 형성하여 방 전을 온오프항으로써 갖가지 문자나 패턴을 표시한다.

PDP는 발광형으로 선명한 대형표시가 가능하기 때문에 FA(공장자동화)용으로 많이 사용되었으나 현재는 표시장치의 소험 경략화, 고성능화와 함께 퍼스넥 컴퓨터 중 OA(사무자종화) 중으로 많이 활용하고 있으며 대형 패널로 표시품위가 높은 뿐만 아니라 종단숙도가 빠르기 때문에 벽 겉이TV로 채용되면서 수요가 급용하고 있다.

이와 같은 PDP는 상판 굴라스와 하판 글라스에 형성된 전국패턴의 교차점에서 풀라즈마 발생에 의한 방전에 의해 발광하도록 구성되었기 때문에 상판 글라스와 하판 글라스에 형성된 전국패턴의 전기적인 특성에 따라 완성율의 수율이 결정된다.

따라서, 본 발명에서는 PDP의 상판 클라스와 하판 골라스에 형성된 전국패턴에 대한 전기적인 특성 중 전국패턴 배선의 단탁여부 및 다른 전국패턴 배선과의 합선여부를 검사하기 위한 장치 및 방법에 대해 다루고자 한다.

도 1은 입반적인 PDP의 상판 글라스와 하판 굴라스에 형성된 전국패턴을 나타낸 도면으로써, (가)는 상판 귤라스에 형성된 전국패턴이고, (나)는 하판 귤라스에 형성된 전국패턴이다.

여기에 도시된 바와 같이 상판 글라스(10)와 하판 글라스(11)의 표면에는 다수개의 천극패턴(10a)(10b)(11a)(11b)이 형성되어 있율을 듣 수 있다. 또한, 전국패턴(10a)(10b)(11a)(11b)에 전원 등을 공급하기 위한 콘넥터 패턴(10c)(11c)이 협성되어 있다.

이 전극패턴(10a)(10b)(11a)(11b)은 통상, 42인치 PDP의 경우 선폭은 50㎞, 피치(pitch)는 200㎞인 반면, 선립이는 1m에 달하기 때문에 전국패턴(10a)(10b)(11a)(11b)은 형성하는 공정에서뿐만 아니라 그 후에 반목되는 열처리와 같은 제조과점에서 배선이 끊어지거나(open) 인접한다는 배선과 연결되는(short) 경우가 빈번히 발생한다.

따라서, PDP 제조공정의 중간정간에 전국패턴(10a)(10b)(11a)(11b)의 양측에 청성된 콘넥터 패턴(10c)(11c)을 통해 전국패턴(10a)(10b)(11a) (11b)의 전기적인 특성을 검사하는 패턴검사 공정이 필수적으로 들어가 전국패턴(10a)(10b)(11a) (11b)의 단락여부 및 합센여부름 검사함으로 써 PDP 완성품의 수술을 높일 수 있도록 한다.

도 2는 PDP 전국패턴의 전기적 특성을 검사하기 위한 종래의 테스트 핀 불록이다.

여기에 도시된 바와 같이 테슈트 핀 불룩(12)의 측면에 다수개의 테스트핀(12a)이 검사하고자 하는 POP 전류패턴의 선폭 및 파치와 밀치하도록 형성된다.

따라서, 도 1에 도시된 전국패턴을 갖는 PDP의 상판 골라스(10)나 하판 글라스(11)에 형성된 전국패턴(10a)(10b)(11a)(11b)을 검사하고자 함때 해당 전국패턴(10a)(11a)의 및축에 형성된 콘넥터 패턴(10c)(11c)과 해당 전국패턴(10a)(11a)의 타축 끝단에 테스트핀(12a)을 가압접축시킨 후 본넥터 패턴(10c)(11c)에 전압물 인가한 후 단축 끝단에서 전압을 축정함으로써 해당 전국패턴(10a)의 개방 및 단확여부를 검사하게 된다

또한, 해당 전국패턴(10a)(11a)의 양축 끝단에 테스트핀(12a)을 가압접촉시킨 추 전앙을 교변하여 인가하면서 인절 전국패턴(10b)(11b)의 양축 골단에서 전앙을 측정함으로써 해당 전국패턴(10a)(11a)과 인정 전국패턴(10b)(11b)의 합선여부을 검사하게 된다.

그러나, 위와 같이 테스트 핀 물록에 의한 전국패턴의 검사방식은 다음과 같은 문제점이 있다.

첫째, 테스트흰 블록에 의한 경사는 테스트핀과 콘넥터 패턴과의 가압접촉 방식이기 때문에 고가이면서도 내구성이 없는 테스트핀이 가압접축 시 쉽게 손상될 뿐만 아니라 교체에 따른 많은 비용이 소요되는 문제정이 있다.

둘째, PDP의 제공모델이나 설계가 변경되어 전국패턴의 위치 및 피치 용이 바뀌게 옆 경우 테스트핀 늍쪽의 테스트핀의 위치 및 피치가 고정되어 있기 때문에 이와 연관된 기구부를 모두 교체해야 하는 문제점으로 모델이나 설계변경에 대한 대용성이 없어 병용적으로 사용할 수 없는 문제점이 있다.

셋째, 도 1과 같은 방식으로 전국패런들이 형성된 경우 PDP 전국패턴들 검사할 때 콘넥터 패턴 이외에 화소부위(도 1의 "A" 및 "B"구본)에 테소트핀 물록의 테스트핀을 가압점촉시켜야 하기 때문에 접촉에 따른 스크래치(scratch)로 인하여 전국패턴의 손상으로 인한 또 다른 물량요인이 발생되는 문제점이 있다.

넷째, 전국패턴이 형성된 상판 글라스와 하판 글라스 패널의 평면도가 좋지 않을 경우, 테스트 핀 블록의 테스트핀이 전국패턴과 정확하게 접속 되지 않기 때문에 글라스(glass) 패널 전체를 별도의 정밀한 대형 정반형 진공 책(vacuum chuck)으로 고정시켜야할 뿐만 아니라, 전국패턴의 정밀한 x-y 위치성정(positioning)을 위하여 x-y-0 3측의 정밀 서보메카니뚬(servomechanism)이 요구되는 등 제조원가가 상승되는 문제점이 있다.

따라서, 위와 같은 문제점을 해결하기 위해 여러 형태의 패턴 모두에 범용으로 사용할 수 있도록 하며, 소크래치 탐생요인이나 제조원가 상충의 부당읍 저강시입 뿐만 아니라 검사정밀도를 향상시키고, 전극패턴 위에 추가적인 박막작업이 이루어진 후에도 전국패턴의 전기적 폭성을 검사 할 수 있도록 본 출원인이 2000, 02, 07일자로 "정전용량 근접센서 프로브를 이용한 소캔방식의 검사장치 및 방법"(폭허출원 10-2000-5664호) 에 대해 특허출원 하였다.

특허 옵션된 정전용량 근접센서 프로브를 이용한 스캔방식의 검사장차를 도 3의 물콕도에 의해 설명하면 전체 시스템은 검사장치의 전반적인 평작을 제어하는 제어무(20)와, 터치(touch) 패널이나 키보드 또는 아우스 동으로 이루어지고 제어무(20)에 명령을 입력하기 위한 입력무(21)와 , TFT-LCD 당으로 이루어지며 상기 제어부(20)의 제어에 따라 경사장치의 동작상태 등을 표시하는 표시부(22)와, 제어부(20)와 외무장치 사이의 인터페이스(interface)를 제공하는 버스 네트워크(23)와, 제어무(20)의 제어에 따라 와이어가 전국패턴 위에서 구름접축되도록 함으로써 전 국패턴을 스캔하고 그 스캔된 정보를 제어부(20)에 제공하는 로슐링 와이어 모듈(24), 제어부(20)의 제어에 따라 전국패턴을 비접축 방식으로 소캔하고 그 스캔된 정보를 제어무(20)에 제공하는 쟁전용량 근접센서 모듈(25)로 구성된다.

정전용량 근점센서 모듈(25)은 다시 전국패턴에 대한 커패시턴스를 이용하여 전국패턴의 전기적 특성을 경사하는 비접욕식의 정전용량 근접센서 표보보와, 로딩/언로딩 액튜에이터, 공기정암 패드로 이루어진다.

기출원된 정전룡량 근접센서 모듈에 속하는 정전용량 근접센서 프로보(120)는 도 5에 도시된 바와 같이, 교류전류(i)를 공급하는 교류전원(121)과 과, 교류전원(121)에 병결연결되며 정전용량 근접센서 프로보(120)가 급래스 패널에 근접할 경우 클래스 패널상의 전국패턴(101)과 함께 커패시터(C)을 청성하는 전국(122)과, 전국(122)과 병결연결되고 전국패턴(101)의 오픈 및 단락상태에 따라 가변되는 입력전암요 중폭하여 출력전압(Vo)을 발생하는 증폭기(123)로 구성된다. 여기서, 출력전압(Vo)은 전술한 제어부(20)에 공급된다.

장천용량 근접센서 프로브(120)의 출력전압(Vo)은 d/A로 정의되는데, 여기서 "d"는 전국패턴(101)과 전국(122) 사이의 거리이며, "A"는 전국(1 22)의 유효면적은 의미한다.

이와 같이 구성되는 정전용량형 근접센서 프로브(120)를 접지된 타켓(target) 면, 즉 해당 전국패턴(101)에 비접축식으로 대응된 상태에서, 전국(122)에 교유전원(i)이 인가되면 전국(122)에는 떨어진 거리(d)에 비례하는 전암이 발생되고 이 전압은 충복기(123)에서 충폭되어, 결과적으로 거리(d)에 비례하는 출력전압(Vo)이 발생된다. 전국패턴(101)의 정지상태를 끊으면, 타켓 면까지의 거리(d)가 무한대인 것과 같은 효과를 얻게되어 출력전압(Vo)이 최대치로 상숙하게 된다.

이러한 정전용량형 근접센서 프로토(120)의 동작특성을 이용하여 한단 비접촉식으로 전국패턴(101)을 검사하는 방법은 도 6에 도시하였다.

먼저, 도 4에 도시된 바와 같은 방식의 경우에는, 전국패턴(101)이 형성된 패넓(100)의 일축 걸에는 2개의 로움링 와이어 프로브(110).(110')를 배치하고, 다른 끊에는 정전용량형 근접센서 프로브(120)를 배치한다. 로움링 와이어 프로브(110).(110')에는 로ြ형 와이어(118).(118')가 각각 구비되는데, 로움링 와이어(118).(118')는 전술한 로팅/언로팅 액튜에이터에 의하여 일정 숙도로 회전하면서 전국패턴(101)위를 구름접축하도록 제어된다. 이때 로움링 와이어(118).(118)는 스위치(SW1),(SW2)를 통하여 정지되는바, 이러한 상태에서 전국패턴(101)의 오픈상태를 검사할 경우, 제어무(20)의 제어에 따라 스위치(SW1)가 접속되면 해당 전국패턴(101)의 폭만큼 정지된 효과를 얻게되어, 정전용량형 근접센서 프로브(120)의 출력전압(Vo)이 일정크기만큼 작아지게 된다. 만약, 해당 전국패턴(101)의 중간이 오픈된 경우에는 로움링 와이어 프로브(110)의로움링 와이어(118)가 스위치(SW1)를 통하여 정지되더라도 타켓 면의 전국패턴(101)은 접지되지 않으므로 출력전압(Vo)은 변하지 않게 된다. 그러므로, 제어부(20)에서는 출력전압(Vo)의 변화를 강지하여 전국패턴(101)의 오픈여부를 판단하고 이를 표시부(22)에 표시한다.

전국패턴(101)의 단락상태를 경사할 경우에는, 스위치(SW1),(SW2)를 모두 접속시킨다. 그러므로, 서로 인접한 전국패턴이 모두 모윤링 와이어 (118),(118')를 종하여 접지되기 때문에, 정전용량형 근접센서 프로보(120)의 타켓 면 중에서 접지된 면적이 커지는 효과를 얻게 된다. 따라서, 인접한 전국패턴이 정상적인 경우 출력전압(Vo)은 더욱 작아지게 된다. 만약, 두 개의 전국패턴이 어디에선가 서로 단락된 상태라면, 하나의 로울링 와이어 프로보안을 접지시킨 경우에도 두 개의 로물링 와이어 프로브 모두를 접지시킨 경우와 동일한 출력전압(Vo)이 발생되므로, 인접한 전국패턴간의 단락여부를 검사할 수 있다.

위와 같이 정밀한 고가의 정전용량형 근<mark>젊센서 프로브를 사용하여 PDP전국패턴의 단락상태와 오</mark>푼상태의 정전용량값의 변화만을 측정하기에 는 많은 비용이 소요되는 문제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기와 같은 문제점은 해결하기 위해 창작된 것으로서, 본 발명의 목적은 POP전국패턴의 전기적인 특성을 육정할 때 저가의 장비로 정전용량의 변화에 따라 주파수값이 변화되는 타이머IC에 의한 비접축식 프로브를 사용하여 PDP전국패턴의 오픈여부를 측정하고 인접 전국패 턴에 전원을 인가하여 측정되는 전앙값을 측정하여 단락여무를 욕정할 수 있도록 한 타이머IC에 의한 비접축식 프로브를 이용한 비접축 스캔방식의 PDP전국패턴 검사장치 및 방법을 제공함에 있다.

### 반명의 구성 및 작용

상기와 같은 목적을 실현하기 위한 본 발명은 전국패턴의 밀단은 비접측식으로 스캔하면서 전국패턴들의 전기적 상태에 따른 충력전망을 발생하는 적어도 1개 이상의 비접촉식 프로브와 상기 전국패턴의 타단에는 접지 조건을 부여하는 접촉식 프로브를 통해 PDP 전국패턴들에 대한 전기적 특성을 판단하는 제어무를 포함하여 이루어진 비접촉식 프로브를 이용한 소캔방식의 PDP전국패턴 검사장치에 있어서: 상기 비접촉식 프로브를 전국패턴과 간격을 두고 설치되는 커패시터부와, 커패시터부의 출력값을 입력받아 설정된 저항값에 의해 RC발진하는 타이메IC와, 타이메IC와 커패시터부간을 월드시키기 위한 그라운도 업도부로 형성되고: 상기 접촉식 프로브 중 제 1프로브는 제 1콘벡터전국에 전원전압을 인가하기 위한 제 1전원스위치와 접지전압을 인가하기 위한 제 1점지스위치가 설치되어 있으며 제 1콘벡터전국의 상태를 측정할 수 있도록 구성되며, 제 2프로브는 제 3콘벡터전국에 전원전압을 인가하기 위한 제 2전원스위치와 설치되어 있으며 제 3콘벡터전국의 상태를 측정할 수 있도록 구성된 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명에 의한 타이어IC에 의한 비접촉식 표로보로 이용한 스캔방식의 PDP전국패턴 검사방법은 PDP에 형성된 전국패턴의 일단에는 비접촉식 프로보를 근접시킨 상태에서 상기 전국패턴을 스캔하고 상기 전국패턴의 타단에는 전지조건을 부여함으로써, 상기 쟁전용량 근접센서의 출력값의 변화를 근거로 상기 전국패턴의 전기적인 특성은 검사하는 비접촉식 프로보를 이용한 스캔방식의 PDP전국패턴 검사방법에 있어서, 상기 전국패턴의 타단에 점자조건을 부여하여 상기 비접촉식 프로브의 주파수 변화값을 측정하여 오픈여부를 검사하며 인접한 전국패턴에 전원전압을 인가한 후 전압을 측정하여 단락여부를 측정하는 것을 특징으로 하는 한다.

따라서, 전극패턴에 프로브를 통해 공급되는 접지전압에 따라 비접역식 프로브의 정전용양값을 타이어IC에서 정전용양값의 변화에 따라 변하는 주파수값의 변화를 측정하여 전극패턴의 오픈여부를 측정하며 인접한 전극패턴에 전원전압을 인가한 후 전압값을 측정하여 단락여부를 측정한다.

이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 설명한다. 또한 본 실시예는 본 발명의 권리병위를 한정하는 것은 아니고, 단지 예시로 제시된 것이며 용래 구성과 동일한 뿌튼은 동일한 무호 및 명칭을 사용한다.

도 7은 본 발명에 의한 타이머IC에 의한 비접촉식 프로보를 이용한 비접촉 스캔방식의 검사장치를 나타낸 도면이다.

여기에 도시된 바와 같이 제 1전국패턴(P1)의 좌측에서 연장된 제 1콘넥터 전국(C1)에 제 1프로브(TP1)가 설치되고, 제 2전국패턴(P2)의 우측에서 연장된 제 2콘넥터 전국(C2)에 제 3표룺브(TP3)가 설치된다. 그리고, 제 3전국패턴(P3)의 좌측에서 연장된 제 3콘넥터 전국(C3)에 제 2프로브(TP2)가 설치되고, 제 4전국패턴(P4)의 우측에서 연장된 제 4콘넥터 전국(C4)에 제 4프로브(TP4)가 설치된다.

또한, 제 1전국때턴(P1)과 제 3전국패턴(P3)의 우욕에서 정전용량을 측정하기 위한 제 2비절촉식 프로브(CP2)와 제 2전국패턴(P2)과 제 4전국패턴(P4)의 좌속에서 정전용량을 측정하기 위한 제 1비접촉식 프로브(CP1)가 각각 설치된다.

그리고, 제 1프로브(TP1)는 제 1콘넥터전국(C1)에 전원전압을 인가하기 위한 제 1전원스위치(IS)와 점지전압을 인가하기 위한 제 1접지스위치(IG)가 설치되어 있으며 제 1콘넥터전국(C1)의 상태를 측정할 수 있도록 구성된다. 또한, 제 2프로브(TP2)는 제 3콘넥터전국(C3)에 전원전압을 인가하기 위한 제 2전원스위치(IIS)가 설치되어 있으며 제 3콘넥터전국(C3)의 상태를 측정할 수 있도록 구성된다. 또한, 제 3프로브(TP3)는 제 2콘넥터전국(C2)에 전원전압을 인가하기 위한 제 3전원스위치(IIS)와 접지전압을 인가하기 위한 제 3정지스위치(IIIG)가 설치되어 있으며 제 2콘넥터전국(C2)의 상태를 측정할 수 있도록 구성된다. 또한, 제 4프로브(TP4)는 제 4콘넥터전국(C4)에 전원전압을 인가하기 위한 제 4 콘넥터전국(C4)의 상태를 측정할 수 있도록 구성된다.

그리고, 제 1비점역식 프로브(CP1)는 제 2전국패턴(P2)과 제 4전국패턴(P4)에 의해 변화되는 정전용량의 변화를 감지하도록 구성되며 제 2비 접축식 프로브(CP2)는 제 1전국패턴(P1)과 제 4전국패턴(P4)에 의해 변화되는 정전용량의 변화를 감지하도록 구성된다.

위와 같이 제 1내지 제 4프로보(TP1,TP2,TP3,TP4)와 제 1내지 제 2비접촉식 프로보(CP1,CP2)가 한 조를 이뤄 PDP의 전국패턴을 검사하게 된다.

도 8은 도 7의 제 1내지 제 2타이어IC에 의한 비접촉삭 프로보의 구조를 나타낸 도면이다.

여기에 도시된 바와 같이 전국패턴과 간격을 두고 설치되는 커패시터부(83)와, 커패시터부(83)의 출력값(C)과 저항(82)의 저항값(A)에 의해 RC 발진하는 타이머IC(81)와, 타이머IC(81)와 커페시터부(83)간을 월드시키기 위한 그라운드 월드부(84)로 이루어진다.

위에서, 타이머IC(81)의 출력주파수(f)는 커패시터부(83)에서 측정되는 정전용량값(C)과 타이머IC(81)의 저항값(R)값의 곱에 반비례하기 때문에 커패시터무(83)의 정전용량값(C)이 변하게 되면 저항(82)의 저항값(R)이 고정되어 있기 때문에 타이머IC(81)의 출력주파수(f)는 정전용량값(C)에만 반비례하게 된다.

따라서, 프로브(TP)를 통해 정지전압(GND)을 공급하더라도 타이머IC(81)의 출력주파수(f)가 변화가 없음 경우에는 해당 전국패턴을 오픈된 것으로 판단하게 되고, 타이머IC(81)의 출력주파수(f)가 떨어지게 되면 정상으로 판단하게 된다.

위와 같이 전국패턴에 4개의 테스트 프로보(TP1,TP2,TP3.TP4)와 2개의 비접혹식 프로보(CP1.CP2)를 설치한 상태에서 출라주마 디스플레이 패널의 전국패턴 상태를 검사하게 된다.

또 9는 본 발명에 의한 테스트 순서를 나타낸 도면이다.

여기에 도시된 바와 많이 ㅣ단계에서부터 V단계로 이후어진 사이들을 순차적으로 스캔하면서 테스토를 수행하게 된다.

던저. I 단계에서는 기운값을 욕정하게 된다. 제 1내지 제 4프로브(TP1,TP2,TP3,TP4)에 접지전압(GND) 및 전원전압(VC)을 공급하지 않은 상태에서 제 1내지 제 2비접축식 프로브(CP1,CP2)의 養력주파수(f)를 측정한다.

다용으로, II 단계에서는 제 1전극패턴(P1)의 오픈여부활 측정하는 단계로써 제 1절지스위치(IG)을 혼시켜 제 1콘넥터전극(C1)에 접지전압(GND)을 인가한 상태에서 제 2비접촉식 프로트(CP2)에서 흑행된 출력주파수(f)의 변화로 제 1전극패턴(P1)의 단략여부를 판정하게 됩다. 다시알해, 제 2비접촉식 프로트(CP2)에서 측정된 정전용양값(C)이 기준값과 동일할 경우 타이메(C(81)의 출력주파수(f)가 변화없게 되어 제 1전극패턴(P1)은 끊어진 것으로 판단하고 측정된 정전용양값(C)이 기준값보다 끝 경우에는 타이메(C(81)의 출력주파수(f)가 높아지기 때문에 정상인 것으로 판단하게 된다.

다음으로, 비단계에서는 제 1전국패턴(P1)과 제 2.3.4전국패턴(P2,P3,P4)간에 합선된 상태를 측정하는 단계로써 제 1절지스위치( I G)을 온시 켜 제 1콘넥터전국(C1)에 접지전압(GND)을 인가한 상태에서 제 2.3.4전원스위치(IIS,IIIS,IVS)를 혼시켜 제 2.3.4콘넥터전국(C2,C3,C4)에 전 원전압(VC)을 인가하면서 제 2.3,4프로보(TP2,TP3,TP4)에서 전압을 측정하여 전원전압(VC)이 측정될 경우에는 모두 행상이지만, 제 2.3.4프로 보(TP2,TP3,TP4) 중 책어도 어느 하나 이상의 프로브에서 접지전압(GND)이 측정될 경우에는 제 1전국패턴(P1)에 인가되는 접지전압(GND)으로 전유패스가 형성된 것으로써 제 1전국패턴(P1)과 제 2,3,4전국패턴(P2,P3,P4) 중 책어도 어느 하나이상의 전국패턴과 합선된 상태로 판단하 게 된다.

다음으로. IV단계에서는 제 2전국패턴(P2)의 오픈여부를 측정하는 단계로써 제 3접지스위치(IIIG)를 온시켜 제 2콘벡터전국(C2)에 접지전합(G ND)을 인가한 상태에서 제 1비접촉식 프로브(CP1)에서 욕쟁된 정전용량값(C)의 변화로 제 2전국패턴(P2)의 단락여부를 판정하게 된다. 다시말해, 제 1비접촉식 프로브(CP1)에서 욕정된 정전용량값(C)이 기준값과 평임할 경우에는 타이머IC(81)의 출력주파수(f)로 평일하기 때문에 제 2전국패턴(P2)은 끊어진 것으로 판단하고 육정된 정전용량값(C)이 기준값보다 덮 경우에는 타이머IC(81)의 출력주파수(f)가 높아지기 때문에 정상인 것으로 판단하게 된다.

다음으로. V 단계에서는 제 2전극패턴(P2)과 제 1.3.4전극패턴(P1,P3,P4)간에 합선된 상태를 측정하는 단계로써 제 3접지스위차(ⅢG)를 혼시켜 제 2콘넥터전국(C2)에 접지전압(GNO)을 인가한 상태에서 제 1.2.4전원스위치(+S, ⅢS, ⅣS)를 온시켜 제 1.3.4콘넥터전국(C1,C3,C4)에 전원을 인가하면서 제 1.2.4프로브(TP1,TP2,TP4)에서 전압을 측정하여 전원전압(VC)이 측정될 경우에는 모두 정상이지만, 제 1.2.4프로브(TP1,TP2,TP4) 중 적어도 어느 하나 이상의 프로보에서 접지전압이 측정될 경우에는 제 2전극패턴(P2)에 인가되는 접지전압으로 전유패스가 형성된 것으로써 제 2전국패턴(P2)과 제 1.3.4전극패턴(P1,P3,P4) 중 적어도 어느 하나이상의 전극패턴과 합선된 상태로 판단하게 된다.

이와 같이 제 1내지 제 4프로브(TP1,TP2,TP3,TP4)를 한 조료 하여 한 사이를 동안에 제 1전국패턴(P1)과 제 2전국패턴(P2)의 단락여부와 합선 여부를 측정하고, 제 1내지 제 4프로브(TP1,TP2,TP3,TP4)를 다음 전국패턴으로 이동한 후 다시 동일한 방법으로 제 3전국패턴(P3)과 제 4전국 패턴(P4)의 단락여부와 합선여부를 측정하는 작업을 반복하게 된다.

#### 발명의 효과

상기한 바와 같이 뿐 발형은 PDP전국패턴의 전기적인 혁성물 측정할 때 정전용량의 변화에 따라 주파수값이 변화되는 저렴한 타이메IC로 구성 된 비점측식 프로보롭 사용하여 PDP전국패턴의 오픈여부를 측정할 수 있도록 함으로써 테소트에 소요되는 비용물 중일 수 있는 이정이 있다.

또한, 인접 전국패턴에 전원을 인가하여 측정되는 전압값을 측정하여 단락여부를 측정할 수 있도록 함으로써 고가의 정건용량 근접센서 프로브를 이용하지 않고도 PDP전국패턴의 단락여부를 측정할 수 있는 이점이 있다.

한편, 비접촉식 표로보를 사용함으로써 전극패턴의 형태가 바뀌더라도 범용적으로 사용될 수 있어 제조원가 상송의 부담은 감소시킬 수 있다.

또한, 비접축식 프로브로 검사가 이루어질 수 있으므로, 스클래치의 발생을 배제할 수 있고 전국패턴 위에 추가적인 박약작업이 이후어진 후에 도 전국패턴의 전기적 특성물 검사할 수 있어 제품의 수雰문 높임 수 있다.

#### (57) 청구의 범위

#### 완구항 1.

전극패턴의 일단은 비접속식으로 소캔하면서 전극패턴들의 전기적 상태에 따른 흙력전압을 발생하는 적어도 1개 이상의 비접촉식 프로브와 상기 전국패턴의 타단에는 접지 조건을 부여하는 접촉식 프로브를 통해 PDP 전국패턴들에 대한 전기적 특성을 판단하는 제어부를 포항하여 이루어진 비접속식 프로브를 이용한 소캔방식의 PDP전극패턴 검사장치에 있어서:

상기 비접촉식 프로보가 전국패턴과 간격을 두고 설치되는 커패시터부와, 커패시터부의 출력값을 입력받아 설정된 저항값에 의해 RC발진하는 타이머IC와, 타이머IC와 커패시터부간은 설문시키기 위한 그라운드 설투부로 형성되고;

상기 접촉식 프로브 중 제 1프로브는 제 1콘넥타전국에 전원전압을 안가하기 위한 제 1전원스위치와 접지전압을 인가하기 위한 제 1접지스위치가 설치되어 있으며 제 1콘넥타전국의 상태를 측정할 수 있도록 구성되며, 제 2포로브는 제 2콘넥타전국에 전원전압을 인가하기 위한 제 2전원스위치가 설치되어 있으며 제 2콘넥타전국의 상태를 측정할 수 있도록 구성된 것

울 콕장으로 하는 타이어IC에 의한 비접욕식 프로브를 이용한 스캔방식의 PDP전국패턴 검사장치.

#### 점구함 2.

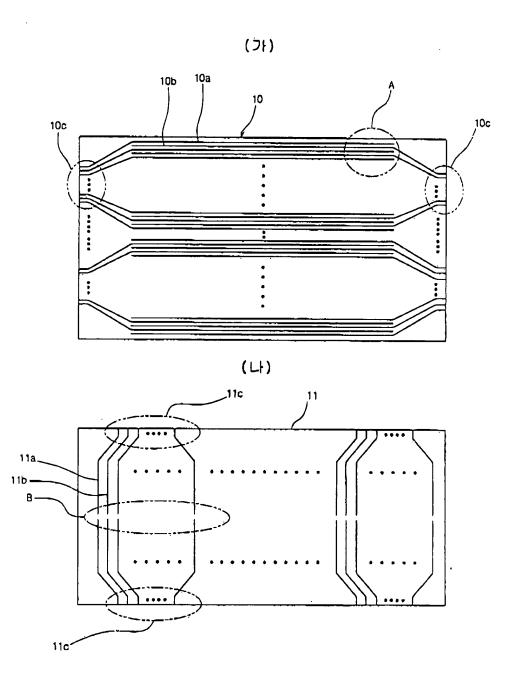
PDP에 청성된 전국패턴의 일단에는 비접촉식 프로보를 근접시킨 상태에서 상기 전국패턴을 소캔하고 상기 전국패턴의 타단에는 접지조건을 모여하므로서, 상기 비잽욕식 프로브의 출력값의 변화를 근거로 상기 전국패턴의 전기적인 특성을 검사하는 비접촉식 프로브를 이용한 스캔방식의 PDP전국패턴 검사방법에 있어서;

상기 전국패턴의 타단에 첩지조건을 부여하여 <mark>상기 비접촉식 프로브의 주파수 변화값을 측정하여 오픈여부를 검사하며 인접한 전국패턴에 전원</mark> 전압을 인가한 후 전압을 측정하여 단락여부를 측정하는 것

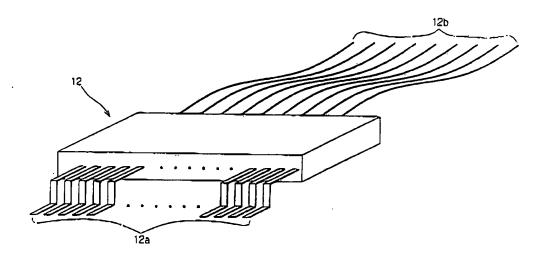
율 특징으로 하는 타이머IC에 의한 비접욕식 프로보를 이용한 스캔방식의 PDP전국패턴 검사방법.

도면

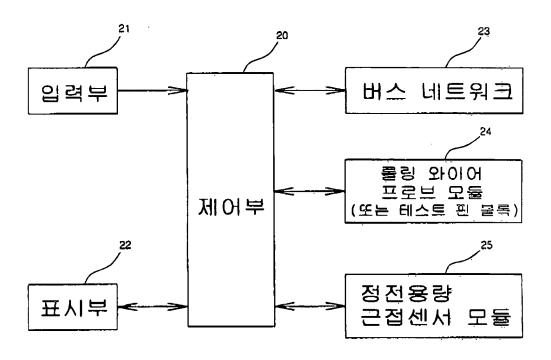
도면 1



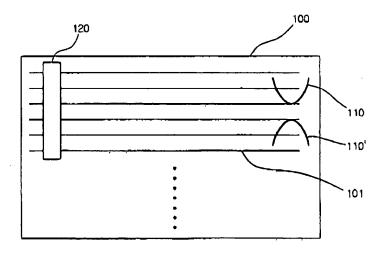
도면 2



도연 3

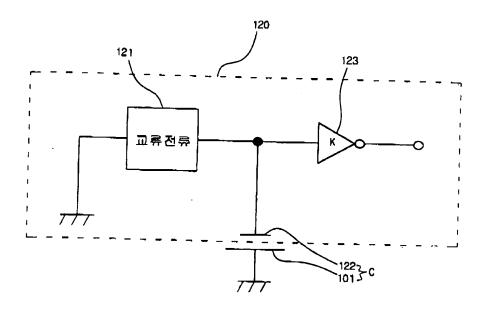


도면 4

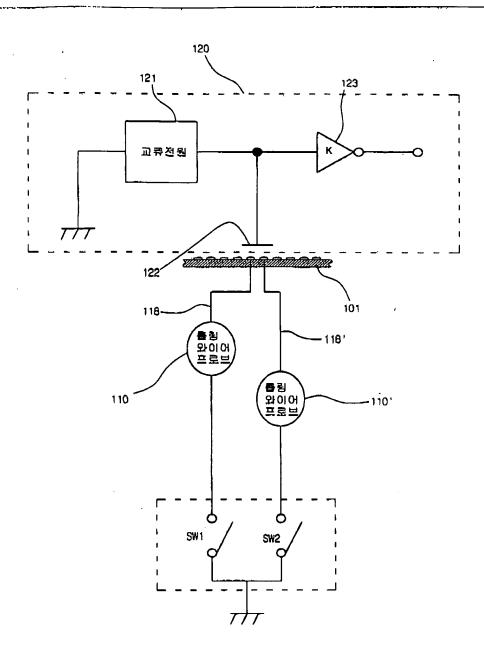


WIPS PIVIEW 3.3.2.8

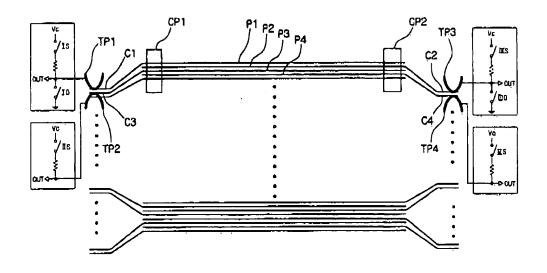
도면 5



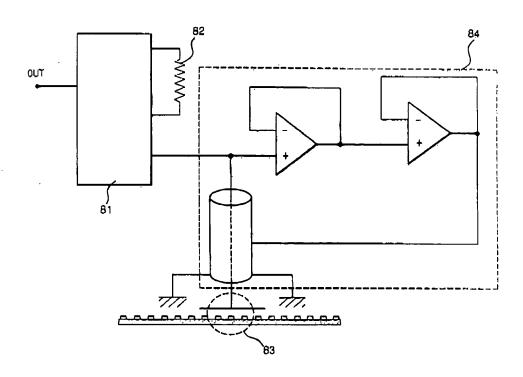
도면 6



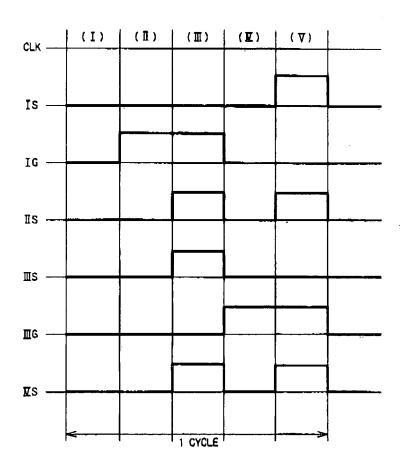
도면 7



도면 8



도면 9



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.